光ファイバセンシング総論

 日本大学
 藤井陽一

 東京大学
 村山英晶

近年、光ファイバを用いたセンシング技術の発 展は著しく、数十キロメートルの広域から数ミリ メートル以下の微小領域での計測、また、さまざ まな物理・化学量の計測が可能になっている。先 端技術に関わる実験での利用の他に、橋梁、航空 機、船舶といった実構造物の応答を計測し、その 情報から健全性を評価する試みがなされている。 また、防災という観点から、鉄道、道路、ライフ ラインといった社会基盤インフラの安全性を高め る活動が、計測器メーカーを中心とした協会によ り活発化している。本稿では、光ファイバセンシ ングが新しいプラントメンテナンスを切り拓く期 待を込めて、その技術を紹介するシリーズの第一 段として、その概要について解説する。

# 1. 光ファイバセンシング

光ファイバによる通信技術の発展は目覚まし く、現在では通信システムの基幹を担い、また FTTH(Fiber To The Home)に代表されるように 各家庭までのアクセス回線にも用いられている。 一般的な光ファイバは、光の伝搬経路となるコア と、光をコア内に閉じ込めるクラッド、応力を吸 収し緩衝層として機能する被覆から構成される。 コアはクラッドよりもわずかに屈折率が高いた め、光は全反射を繰り返しながら特定のモードと して伝搬していく。コア径を十分に小さくしたシ ングルモードファイバ(SMF)では、単一のモード だけが伝搬し、石英系のものでは伝搬損失は理論 限界に近い 0.2 dB/km を実現している<sup>1)</sup>。10 km 伝送しても半分以上の光が届くことになる。

光ファイバのセンサ利用について、開発初期の

1986年に技術全般がまとめられた文献では<sup>20</sup>、 変位や振動計測が可能な干渉型センサ、強度 型センサとして OTDR(Optical Time Domain Reflectometry)による分布計測手法が主な技術 として紹介されている。これら初期のセンサは、 現在、干渉型は高精度の音響・振動・地震計測、 強度型はファイバの曲げ損失や端面での反射光の 変動に変換するトランスデューサを利用すること で、広域の変位・水位・雨量計測、落石・土石流 検知などに利用されている。

現在の光ファイバセンサの主流となっている分 布計測技術に関する重要な発明<sup>3</sup>・発見<sup>4)</sup>が報告 されたのは、ともに 1989 年で、前者はファイバ 側面から紫外線を照射して Fiber Bragg Grating (FBG)と呼ばれる周期的な回折格子をコア内に作 成する方法の発明であり、ひずみあるいは温度 により回折格子の周期と屈折率が変化するため、 FBG はひずみ・温度センサとして利用できる。後 者は媒質中のフォノン(音波)との相互作用によっ て生じる Brillouin 散乱光の周波数シフト量が、 ひずみあるいは温度により変化することが発見さ れ、これもひずみ・温度センサとして利用される。 分布計測の原理については後述する。

一方、1988年に起きたアロハ航空243便の 事故は、ヘルスモニタリングと呼ばれる、センサ による構造健全性の常時またはオンデマンド監視 を基本とする新しい構造物の保守管理技術概念 が広く普及する契機となった。機体前方から主翼 付近までの天井が吹き飛ぶという致命的な破壊を 受けながらも、奇跡的に帰還したことでも有名で ある。飛行回数が多い(離着陸が極端に多い)経年 機体において、疲労による複数のき裂損傷が同時 進行的に進展し、それが一気に結合して破壊に 至ったというのが事故概要である。また、整備士 は見つけることができなかったが、事故飛行直前 にき裂に気付いていた乗客もいた。航空機分野で は信頼性設計技術として損傷許容設計が発展し てきたが、このように設計時に考慮されていない 厳しい運用条件、経年劣化、マルチサイト損傷、 整備・点検作業の不備といったことを原因とする 事故経験によって、従来の設計・保守管理技術の 限界が認識され、ヘルスモニタリングが注目され るようになった。そしてヘルスモニタリングとい うニーズが、光ファイバセンシング分野での多く のシーズ開発をドライブし、かつニーズ指向の研 究のモチベーションとなった。

ヘルスモニタリングは構造物の状態基準保全の ー手法と考えてもよいが、生物や人間を手本とし て状態監視のための自動化されたシステム(セン サとプロセッサ)を構造物自身に装備させ、自己 診断機能により適切な運用と保守管理を促すもの であり、常時・オンデマンドを基本としている。 そのため一般的な状態基準保全の効能に加え、異 常事態、たとえば地震直後の健全性の把握など緊 急時への迅速な対応も可能であり、またモニタリ ング結果を、構造物に大きなストレスを生じさせ ない運用支援に利用できる<sup>50</sup>。

しかし、自己診断性を構造物に付与するには、 生物や人間の神経網に匹敵する高精度かつ高密 度な、そして構造物が運用される環境のなかでも 高い信頼性をもつセンシングシステムが必要とな ることは容易に想像できる。このことがヘルスモ ニタリング、あるいは広域・多様なモニタリング 情報をもとにした高度な状態基準保全、防災を 実現し得る計測技術として光ファイバセンサが注 目される理由である。すなわち、従来の電気セン サにはない、または実現困難な細径・軽量、可と う性、耐久性・耐食性、耐電磁ノイズ・耐電圧性、 遠隔・分布計測、センサ部に電源供給が不要と いった優位性、特徴に大きな期待がかけられたと 言える。

以下に、光ファイバセンシングが適用可能な計 測量、上述した分布計測技術の原理とその応用事 例について述べ、最後に著者らが参画する光防災 センシング振興協会について紹介する。

# 2. 適用可能な計測量

光ファイバを用いたセンシング技術の特長の 1つとして、光ファイバという共通のデバイスに よって、多様な物理・化学量を計測・検知できる ことが挙げられる。以下に代表的な計測量・検知 対象について紹介する。

(1) 温度

温度を計測できる代表的なセンシング原理は、 Raman 散乱光、Brillouin 散乱光、FBG、Fabry-Perot、蛍光発光などである。Raman 散乱光はガ ラスの格子振動とエネルギーの授受を伴う非弾 性的な相互作用によって生じ、振動数が入射光よ り低いストークス光と高いアンチストークス光が ある。Raman 散乱光の強度は温度に依存し、ア ンチストークス光とストークス光の強度比から温 度を求める。Brillouin 散乱光同様に OTDR を用 いれば光ファイバに沿って温度を計測すること ができる。一般的な測定精度と範囲は±0.5℃、 - 200~350℃であるが、金属管で保護した ファイバ(日鐵住金溶接・ピコセンサ)を用いれば 500℃まで計測可能である。Brillouin 散乱光を 用いた温度センサはRaman 散乱光と同様の精度・ 範囲があると考えてよいが、FBG の反射光スペ クトルは高温領域で時間とともに弱くなることが ある。Fabry-Perot 干渉型の温度センサは、分布 計測には使えないが、より高温領域(~600℃) に適している。サファイア光ファイバを用いれば 1800℃まで適用できると考えられている。蛍光 発光材料のスペクトルあるいは蛍光緩和時間の温 度依存性を利用したセンサは-40~250℃で動 作するが、低コストという利点がある。温度セン サは最も早くから実用化が進んだ。

(2) ひずみ・変位

ひずみ計測に最もよく使われるのは、FBG と Brillouin 散乱光である。FBG は後述する単点計 測あるいは分布計測に利用できる。精度はひずみ ゲージとほぼ同様と考えてよいが、温度補償をす

図表---1 準分布型(上)と分布型(下)センサ



れば絶対ひずみが計測でき、クリープ変形などの 定量評価にも利用できるだろう。通常2~3%の ひずみまで耐えることができる。Brillouin 散乱 光を用いたひずみセンサは分布計測を特長とし ている。変位計測にはさまざまな原理が利用でき るが、Fabry-Perot などの干渉型では高精度の計 測が可能である。また、光ファイバのコアを曲げ の中立軸からずらして複数配置し、それらに FBG を直列に設置すれば、曲率、すなわち形状を計測 できる<sup>60</sup>。

### (3) 振動

振動計測に対しては干渉型、FBG がよく用いら れる。干渉型センサは、ハイドロフォンとして水 中音響波の計測に Mach-Zehnder 型のセンサが 利用されたのをさきがけに、地震計や材料が破壊 する際に放出される弾性波、acoustic emission (AE)の検知に利用されているほか、配管の板厚 モニタリングに応用されている。FBG は、多点で DC ~数百 Hz の振動計測が可能である。干渉型 と同様に数百 kHz ~数 MHz オーダーの超音波計 測へも応用されている。電気的なノイズに強く、 高温領域での利用も可能であることが、振動計測 における利点である。

### (4) 圧力

圧力計測は、ひずみゲージ式のものと同様にダ イヤフラムと FBG や Fabry-Perot などを組み合わ せたものが一般的である。水位 計などに応用されている。また、 ファイバ先端に MEMS やシリコ ン膜をつけた極細径圧力センサ の開発も行われている<sup>70</sup>。圧力 センサだけでなく、MEMS や微 細加工技術と融合させた超小型 センサの開発は、今後盛んにな ると予想される。

#### (5) ガス・放射線

分光分析を利用したガスの種 類や濃度を計測する光ファイバ センサは古くからある。他の手 法として、特定ガスの反応物質 を膜としてファイバ側面あるい

は端面に形成し、透過光・反射光の強度変化から 水素などのガス検知を行う方法が開発されている <sup>8)</sup>。側面に膜を形成する場合は、コアからクラッ ドに浸み出して伝搬するエバネッセント波を利用 する。またシンチレーションファイバと呼ばれる 特殊な光ファイバを用いて放射線の分布計測が可 能となっている<sup>9)</sup>。

# (6) 腐 食

保守管理の上で非常に有効な技術となるため、 腐食を早期に検知するセンサのニーズは高い。蛍 光色素分子とエバネッセント波を利用した腐食セ ンサや、ファイバ端面に金属薄膜を蒸着して反射 強度の変化から腐食進行を検知するものなど、い くつかの研究例がある<sup>10</sup>。実用化には感度など 改善すべき点があると思われる。

# 3. 分布計測技術

光ファイバに沿って特定あるいは任意の位置で 計測ができるものを準分布型センサ・分布型セン サと呼ぶ。図表—1にそれぞれの形態とセンサ出 力のイメージを示す。以下に準分布型センサとし て FBG を、分布型センサとして Brillouin-OTDR (BOTDR)の原理を述べる。またこれらの応用事 例について紹介する。

### 3-1 FBG

図表—2に示すように、コア にFBGを形成した光ファイバ に広帯域の光を入射すると、特 定の波長の光が反射され、残り は透過する。FBGは通信分野で は波長フィルタとして利用でき る。反射される特定波長 $\lambda$ Bは ブラッグ波長と呼ばれ、コアの 有効屈折率neff と回折格子の間 隔 $\Lambda$ を用いて $\lambda$ B = 2neff  $\Lambda$  と 表せる。格子間隔と屈折率がひ ずみや温度によって変化すると、 ブラッグ波長がシフトするため、 センサとして利用できる。

FBG を準分布型センサとし て利用する方法はいくつかある が<sup>11)</sup>、図表—3に波長分割多重 (WDM)方式の原理を示す。格子 間隔の異なる FBG をファイバの 特定位置に配置すれば、それぞ れの FBG からの反射光の波長ス ペクトルが観測される。温度や ひずみによってそれらのスペク トルがシフトしたとき、それぞ れが重ならないよう注意する必 要があるため、一般的には1本 の光ファイバにつき10~30の 計測点に制限されるが、時間分 割多重(TDM)や光周波数領域反 射測定法(OFDR)を用いれば、よ り多くの計測点を配置できる。

# 3 – 2 BOTDR

光はファイバ中を伝搬しなが らあらゆる方向に散乱するが、 その内伝搬方向と逆方向に散乱 するものを後方散乱光と呼ぶ。 観測される後方散乱光には、図 表-4に示すように Rayleigh、 Brillouin、Raman 散乱光があ



図表---3 準分布計測の原理



図表---4 光ファイバ内に発生する3つの散乱光



る。パルス光を入射した場合、観測時と入射時 の時間差から、ファイバ中のどの位置からの後 方散乱光かがわかる。これが OTDR の原理であ り、通常の OTDR は入射光と同じ周波数を持つ Rayleigh 後方散乱光の強度をファイバ位置に対

BOTDR Pulse signal BOTDR Pulse signal Backscattering Optical Fiber Optical Fiber

図表—5 BOTDR の原理

図表---6 孔周りのひずみ分布計測(上:試験片、下:計測結果)



して表示できる。OTDR を用いた分布型センサ も多く開発されている。

OTDR と組み合わせて Brillouin 後方散乱光 と Raman 後方散乱光を観測するものをそれぞれ BOTDR と ROTDR と呼ぶ。BOTDR は**図表—5**に 示すように、ファイバに沿って Brillouin 周波数 スペクトルを得ることができる。各位置の周波数 スペクトルは、その位置でのファイバに加わるひ ずみあるいは温度によってシフトする。図表—5 ではファイバの中央付近の領域でひずみによって 周波数スペクトルが高周波数側にシフトしている 様子を表している。このシフト量から各位置のひ ずみを求めることができる。

OTDR を用いた分布計測では空間分解能がしば しば問題となる。空間分解能とは、計測量を識別 可能な 2 点間の最小距離であり、たとえば、空間 分解能が 1m の BOTDR で計測されるひずみ分布 がファイバに沿って 10 cm ごとに出力されたとし ても、各点のひずみは前後 50 cm の平均的なひ

> ずみと考えられる。正確ではな いが、1mのひずみゲージを10 cm間隔に並べて計測したものに 相当する。これはパルス光を用 いるため、その幅の分だけ情報 が重畳することによるが、パル ス光の幅を小さくしていくと精 度とのトレードオフが生じるた め、BOTDR や ROTDR の空間分 解能は 1m が一般的な限界とさ れる。現在では、さまざまな技 術により空間分解能の向上が図 られ、Brillouin 光相関領域解析 法(BOCDA)によれば数 mm を達 成している<sup>12</sup>。

### 3-3 分布計測の応用事例

分布計測の応用事例について、 広域と微小領域のモニタリング に分けることができる。

広域の例として、BOTDRや FBG などのひずみセンサを用い た地盤・堤防変状、地滑り、海 底地震、河川水位、橋梁・ト ンネル変位、船体構造変位、 ROTDRやFBGなどの温度セン サを用いたトンネル・地下鉄構 内防災システム、送電ケーブル・ 配管の温度モニタリングといっ たものがある。詳細は本誌にて 別途紹介する。

高い空間分解能を持った分布 計測技術を応用した微小領域の モニタリング例は、構造物の応 力集中部、機械・溶接・接着継 手構造、複合材料の内部損傷検 知といったものに応用されてい る。図表—6はアルミの有孔引 張試験片の応力集中部のひずみ

分布を計測した例である。直径 2mm の 2 つの孔、 4mm の 1 つ孔が直列に並んでいる。グラフの実 線および丸は、それぞれ有限要素解析および計測 によるひずみ分布である。光ファイバ1本を使う だけで、高い精度かつ高密度の情報が得られるこ とがおわかりになると思う。従来のひずみゲージ によってこのような結果を得るのは困難であろう。

## 4. 光防災センシング振興協会の活動

光ファイバを用いたセンシング技術は、性能、 多様性の面で大きく進展・拡大してきた。また、 国内外で各種モニタリングへの利用・普及も進ん でいる。欧米・日本が先行してきたが、とくに橋 梁関係では東アジアでの応用事例が近年増えて いる。一方で、長期的な視点から本技術の利用価 値を向上させる、アプリケーションへの対応や新 たなビジネス・サービスの創出、規格・標準化に 向けた取組み、技術者の育成、普及活動を担うコ ンクリートな組織がなかった。約5年の準備期間 を経て、平成21年4月から NPO 法人光防災セ ンシング振興協会(URL: http://www.hikaribosai. com/)が発足し、平成21年7月現在、26社が 連携してこれらの取組みを企画・実施している





(図表---7)。今後、国内のみならず国際的にも存 在感を高めることが期待されている。

この場を借りて、日本プラントメンテナンス協 会会員の皆様のご支援・協力・連携をお願いする とともに、日本の保全技術と生産性をさらに向上 させるための一助になるよう努力を続けていきた いと考えている。

#### ■参考文献

- 1) 黒澤宏他、ファイバー光学の基礎、オプトロニクス社、 2003、p. 50.
- 2) 大越孝敬、光ファイバセンサ、オーム社、1986、pp. 125-206.
- 3) G. Meltz et al., Opt. Lett., 14, 1989, p. 823.
- T. Horiguchi, et al., *IEEE Photon. Tech. Lett.*, 1, 1989, p. 107.
- 5) 村山英晶他、強化プラスチック、55、2009、p. 136.
- 6) R. Ducan et al., *Materials Evaluation*, 61, p. 838.
- 7) URL: http://www.sambasensors.com/
- S. Okazaki et al., *Sensors and Actuators*, B93, 2003, p. 468.
- 9) 西浦竜一他、三菱電機技報、73、1999、p. 560.
- 10) たとえば、J. F. Martins-Filho et al., *Proc. of SPIE*, 7004, 2008, 70043P-1.
- 11) A.D. Kersey et al., *Journal of Lightwave Technology*, 15, p. 1442.
- 12) K. Y. Song et al., Opt. Lett., 31, 2006, p. 2526.